This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP403089505A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03089505 A

TITLE:

MANUFACTURE OF MAGNETIC ALLOY

PUBN-DATE:

April 15, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

WATANABE, YASUSHI

INT-CL (IPC): H01F041/18, C23C014/14, G11B005/842

US-CL-CURRENT: 148/300, 427/255.24, 428/900

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a magnetic alloy having high saturation magnetic flux density and low coercive force by specifying the volume ratio of nitrogen gas and the volume ratio of oxygen gas in a mixed gas.

CONSTITUTION: Adhesion onto a substrate 11 of the impurity on the surface of

a target 5 is prevented by closing a shutter 10 and covering the substrate 11 for several min after the starting of sputtering, and the shutter 10 is opened. An Fe-N-O alloy or an Fe-M-N-O alloy (M represents a metal or a semimetal except iron) at a desired element composition ratio is obtained. Accordingly, the volume ratio of nitrogen gas in a mixed gas is brought to 2-30% and the volume ratio of oxygen gas to 2-30% in the Fe-N-O allov is acquired, thus obtaining a magnetic alloy having high saturation magnetic flux density of 10kG or more and small coercive force.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

@公開特許公報(A)

平3-89505

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)4月15日

H 01 F C 23 C 41/18 23 C 5/842

9057-5E 8722-4K 7177-5D Α

請求項の数 2 (全6頁) 審査請求 未請求

磁性合金の製造方法 60発明の名称

> 頭 平1-226159 ②特

> > 恭 志

面 平1(1989)8月31日 @出

@発 辺 明 者 渡

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ピクタ

一株式会社内

日本ピクター株式会社 の出 顔

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

1. 発明の名称

磁性合金の製造方法

2. 特許請求の範囲

(15)鉄、または鉄を主成分として鉄以外の金属 または半金属の少なくとも1種類以上の元素を鉄 中に含有させた合金を、不活性ガスと窒素と酸素 の混合ガス雰囲気中でスパッタリング法により基 板上に堆積させるに際し、前記混合ガス中の窒素 ガスの体積比ェを2~30%、酸素ガスの体積比 y を 2 ~ 3 0 % にしたことを特徴とする磁性合金 の製造方法。ただし不活性ガス体積比+x+y= 100である。

(2) 鉄、または鉄を主成分として鉄以外の金属 または半金属の少なくとも1種類以上の元素を鉄 中に含有させた合金を、スパッタリング法によっ て基板上に堆積させるに際し、不活性ガスと窒素 と酸素の混合ガスのイオンまたは窒素と酸素の混 合ガスのイオンを前記基板上に照射しながら行う ようにしたことを特徴とする磁性合金の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、高密度磁気記録用の磁気ヘッドに適 する磁性合金の製造方法に関する。

(従来の技術)・

近年、磁気記録の高密度化や広帯域化の必要性 が高まり、磁気記録媒体に高い坑磁力 (H c) を 有する磁性材料を使用して記録トラック幅を狭く することにより、高密度磁気記録再生を実現して いる。そして、この高い坑碓力をもつ磁気記録媒 体に記録再生するための磁気ヘッド材料として、 飽和磁束密度Bsの高い磁性合金が必要とされて おり、センダスト合金やCo-2r系非晶質合金・ 等をコアの一部または全部に使用した磁気ヘッド が提案されている。

しかしながら、これらの合金のBsは10kG 程度か成いはそれ以下であり、磁気記録媒体の抗 磁力が20000e以上になるとセンダスト合金 や С o - Z r 系 非 晶 質 合 金 を 使 川 し た 磁 気 ヘ ッ ド では良好な磁気記録再生が困難になった。また、

磁気記録媒体の長手方向ではなく、厚さ方向に破化して記録する垂直磁化記録方式も提案されているがこの垂直磁化記録方式を良好に行うには、破気ヘッドの主磁極先端部の厚さを 0 . 5 μm以下にする必要があり、比較的坑磁力の低い磁気記録媒体に記録するにも、高い飽和磁束密度をもつ破気ヘッド用磁性合金が必要になる。

そして、センダスト合金やCo-Zr系非品質合金よりも飽和磁束密度の高い磁性合金として、 窒化鉄やFe-Si系合金等の鉄を主成分とした 磁性合金が知られている。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、従来より知られている、これらの高 Bs 磁性合金は保磁力 H c が大きく、そのままで は磁気ヘッドの材料としては不十分であるのでセ ンダスト合金やパーマロイ等の保持力の小さい磁 性材料か、或いはSi O 2 等の非磁性材料を中間 隔とした多層構造の磁気ヘッドが提案されている。

しかしながら、この様に異なる系の物質を多層 化するには工数やコストがかかり、信頼性を保つ

さらに、鉄、または鉄を主成分として鉄以外の金属または半金属の少なくとも 1 種類以上の元素を鉄中に含有させた合金を、スパッタリング法によって基板上に堆積させるに際し、不活性ガスと窒素と酸素の混合ガスのイオンまたは窒素と酸素の混合ガスのイオンを前記基板上に照射しながら行うようにした磁性合金の製造方法を提供するものである。

(実施例)

本 発明の 磁性合金の 製造方法の 一実施例を第 1 図に示す。

一対のターゲット 5 、 5 は鉄、または鉄に他の金属または半金属を含有させた合金である。このターゲット 5 、 5 はターゲットホルダ 9 によって支えられており、このターゲット 5 とターゲットホルダ 9 には、直流電源 1 3 よりマイナス 電位が印加され、さらにこのターゲットホルダ 9 の周囲にはシールド 4 が取り付けてある。

また、このターゲットホルダ9の内部には、両ターゲット5、5間にプラズマ14を集束するた

のも難しいという問題点があった。

これらの問題点を解決するために、本発明人等はFe-N-O合金やFe-Ta-N-O合金等によって、多層構造にしない単層でも高的和磁束密度を有しさらに低保磁力である磁性合金を提出した。(特願明63-207136、特願明64-35071など)。本発明は、このような磁気特性の優れた磁性合金を得るのに適した磁性合金の製造方法を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明は上記の課題を解決するために、

鉄、または鉄を主成分として鉄以外の金属または半金属の少なくとも1種類以上の元素を鉄中に含有させた合金を、不活性ガスと窒素と酸素の混合ガス雰囲気中でスパッタリング法により基板上に堆積するに際し、前記混合ガス中の窒素ガスの体積比×を2~30%、酸素ガスの体積比yを2~30%にした磁性合金の製造方法(ただし、不活性ガス体積比+x+y=100である)を提供すると共に、

めの磁石 6、 6 が挿入され、かつターゲット 5 の 表面の加熱を防ぐために冷却水 8 が流入している。 そして、接地された真空槽 1 5 の左右に、 2 個 のターゲットホルダ 9 が絶縁体 7 によって絶縁さ

れて設けられている。

また、この真空槽15の上部より、酸素(〇2 室素(N2)、アルゴン(Ar)がそれぞれ流量計1~3により所定の流量に調節されて導入されている。なお、アルゴンはターゲット5をスパッタすると同時に、成膜する磁性合金膜中の酸素と窒素の量を調節するためのものである。

そして、奥空槽15の下部には、 基板ホルダー 12上に基板11がおかれ、 不純物を防ぐための シャッター10が基板11を覆っている。

このようなスパッタ装置において、直流電源 13により、左右のターゲットホルダー 9に支えられたターゲット 5、5間にプラズマ 1 4 を発生させると、ターゲット 5 はマイナス電位であるので、プラズマ 1 4 中のアルゴンイオン (Ar*) がターゲット 5 に衝突し、ターゲット 5 の鉄原子また

は鉄原子と他の金属・半金属原子が飛び出す。

そして、ターゲット 5 から飛び出したこれらの 原子とプラズマ中の酸素及び窒素の原子または分 子が 4 板 1 1 の上に成長していく。

なお、スパッタ開始後の数分間は、シャッター10を閉じて甚板11を覆うことにより、ターゲット5の表面の不純物が甚板11の上に付いいようにし、その後でシャッター10を開ける。そして、流量計1~3にて酸業、アルゴンの導入量を調節することにはFeーMーNーO合金(Mは鉄以外の金属または半金属)を得ることができる。

このようにして得られるFe-N-O合金において、第7図に示すように混合ガス中の窒素体積比xが2%未満であると十分な低保持力(Hc)が得られず、また酸素体積比yが2%未満であっても十分な低日には得られない。次に第3図に示すように酸素体積比yを2%とした場合、窒素体積比が30%以下であれば、飽和磁束密度Bsが

あり、このイオンガンaからアルゴン等の不活性 ガスのイオンピームがターゲット16に照射し、 ターゲット16の鉄、または鉄と他の金属或いは 半金属の原子が飛び出して基板ホルダー19上の 基板20に堆積する。また、18は基板照射爪の イオンガンbであり、このイオンガンbからアル ゴン等の不活性ガスと窒素および酸素のイオンピ ームが直接基板を照射している。このようにして、 基板上にFe-N-O合金膜またはFe-M-N - O 合金膜が堆積する。第5 図はFe - N - O 合 金において酸素体積比ylを10%にした時の窒 案体積比×1とBsの関係を示した図である。こ の図から窒素体積比×1を90%にしてもBsは 10kG以上であり、さらにxiを100%の郎 分に延長してもBsは10kG以上である。第6 図は Fe. – N – O 合金において窒素体積比 x l を 10%にした時の酸素体積比 y l と B s の関係を 示した図である。酸素体積比y1を90%にして もBsは10kG以上であり、さらにylを10 0%の部分に延長してもBsは10kG以上の高

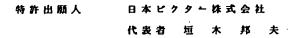
10kG以上の磁性合金を得ることができる。ま た、第4図に示すように窓業体積比ェを2%とし た場合、酸素体積比が30%以下であれば飽和磁 東密度Bsが10kG以上の磁性合金を得ること ができる。また、Fe-M-N-O合金において Mが少量であれば第3図及び第4図と略同様の特 果が得られる。このように、鉄、または鉄を主成 分として金属または半金属の少なくとも1種類以 上の元素を鉄中に含有させた合金を、不活性ガス と窒素と酸素の混合ガス雰囲気中でスパッタリン グを行って、Fe-N-O合金またはFe-M-N-O合金を拡板上に成膜する磁性合金の製造方 法において、混合ガス中の窒素ガスの体積比を 2 ~30%、酸素ガスの体積比を2~30%にする ことにより、10kG以上の高Bsを持ち保持力 の小さい磁性合金を得ることができることがわか

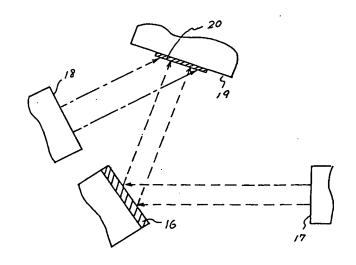
本発明の破性合金の製造方法の他の例を第2図に示す。

17はターゲットスパッタ用のイオンガンaで

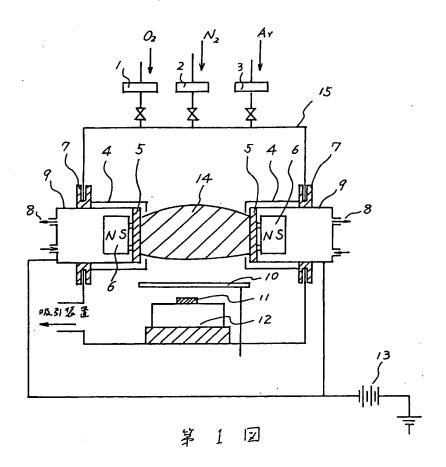
(発明の効果)

以上評述したように、本発明になる製造方法を 用いれば飽和磁束密度Bsが10kG以上と非常 に高い磁性合金を製造することができ、この磁性 合金を例えば薄膜磁気ヘッドに適用することによ り高密度な磁気記録再生が実現できる特長がある。 4. 図面の簡単な説明



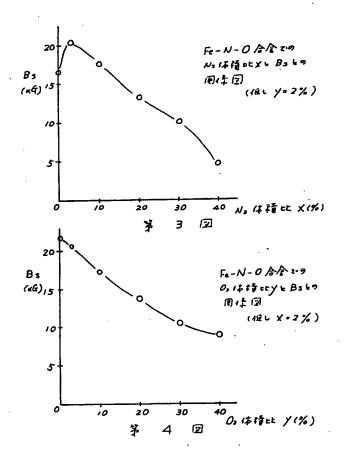


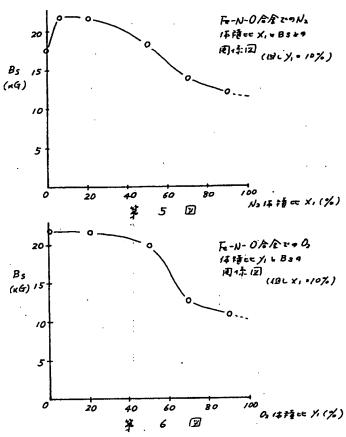
第 2 図



-32-

特閒平3-89505(5)





手続補正書



平成元年11月14日

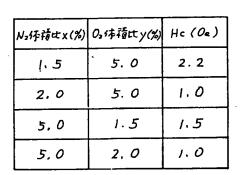
特許庁長官 殿

- 事件の表示
 平成1年特許願第226159号
- 発明の名称
 磁性合金の製造方法
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 住所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 名称 (432) 日本ピクター株式会社

代表者 垣木

- 4. 補正命令の日付 自発補正
- 結正の対象
 明細書の発明の詳細な説明の欄





字 ワ 図

- 6. 補正の内容
- (1)明細書第10頁第1行の「ある」を削除す
- δ.